

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

ПРИКАЗ

20.11.2024

№ 1154

г. Красноярск

О внесении изменений и
дополнений в Положение о
кафедре технической физики
(базовой кафедре)

В целях унификации и приведения в соответствие друг с другом локальных нормативных актов СибГУ им. М.Ф. Решетнева, приведения в соответствие матрицы ответственности с распределением должностных обязанностей работников кафедры технической физики по осуществляемым процессам,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о кафедре технической физики (базовой кафедре), утвержденное решением Ученого совета Университета от 28.10.2021 №14 и введенное в действие приказом по Университету от 16.11.2021 №2602 «О введении в действие Положения "О кафедре технической физики (базовой кафедре)"»:

1.1. Приложение А (Матрица ответственности кафедры технической физики) изложить согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора научно-образовательного центра "Институт космических исследований и высоких технологий" Кузнецова А.А.

Ректор

Э.Ш. Акбулатов

Проект приказа представляет:
Научно-образовательный центр
"Институт космических
исследований и высоких
технологий", директор института

_____ 05.11.2024 А.А. Кузнецов

СОГЛАСОВАНО:

Ректорат, проректор по
образовательной деятельности

A36BC
11.11.2024 16:10:26

А.А. Лукьянова

Ректорат, заместитель проректора
по образовательной деятельности -
начальник учебно-методического
управления

1C01C
11.11.2024 14:34:56

Е.С. Кононова

Управление менеджмента качества
и мониторинга, начальник
управления

2D4F5
08.11.2024 16:48:06

Т.Г. Окунева

Уведомление о регистрации: Лукьянова Анна Александровна, Кузнецов Александр Алексеевич,
Окунева Татьяна Григорьевна, Паршин Анатолий Сергеевич, Юшкова Евгения Юрьевна, Кононова
Елена Сергеевна, Сычева Ирина Ивановна

Матрица ответственности сотрудников кафедры
Технической физики

Процесс, процедуры деятельности кафедры ТФ	Сотрудники кафедры									
	Заведующий кафедрой	Профессор	Доцент	Старший преподаватель	Ассистент	лабораторией Заведующий	Инженер I категори	Инженер	Старший лаборант	Лаборант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разработка и реализация в полном объеме ОПОП по закрепленным за кафедрой направлениям (учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы всех видов практик, программы ГИА, ФОС ГИА, и др.)	Р/ИО	ИО	ИО	ИО	У	У	У	У	У	У
Проведение всех видов занятий и практик по профилю кафедры в соответствии с учебными планами и программами	Р/ИО	ИО	ИО	ИО	У	У	У	У	У	У
Осуществление промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов, анализ результатов	Р/ИО	ИО	ИО	ИО	И	И	И	И	И	И
Организация самостоятельной работы студентов, включая выполнение ими курсовых работ и курсовых проектов, руководство ВКР	Р/ИО	ИО	ИО	ИО	ИО	У	У	У	У	У
Разработка дидактических материалов, наглядных пособий, презентаций	Р/ИО	ИО	ИО	ИО	ИО	У	У	У	У	У
Подготовка к изданию учебно-методической литературы	Р/ИО	ИО	ИО	ИО	У	У	У	У	У	У
Исполнение приказов ректора, распоряжений проректоров, директора НОЦ ИКИВТ, других локальных нормативных актов	Р/ИО	ИО	ИО	ИО	ИО	ИО	ИО	ИО	ИО	ИО
Разработка планов работы кафедры и представление отчетов по их выполнению	Р/ИО	ИО	У	У	У	И	У	У	И	И

Обозначения:

Р - руководство, руководитель процесса несет ответственность за осуществление текущего планирования, ресурсного обеспечения, принятие решений и реализацию функций структурного подразделения и деятельность его работников;

ИО - исполнение и ответственность, непосредственный исполнитель, в должностные обязанности которого входит исполнение данной функции, либо назначаемый руководителем структурного подразделения работник, ответственный за реализацию возложенной функции;

У - участник, участник процесса, выполняющий некоторую часть работ по реализации функции и назначаемый руководителем структурного подразделения;

И - информированность - участник процесса, информируемый о ходе процесса.